

日本分析化学会 X線分析研究懇談会第 260 回例会

日本分析化学会 X線分析研究懇談会 委員長
辻 幸一

平素より本研究懇談会へのご協力をありがとうございます。

下記のとおり X線分析研究懇談会第260回例会を開催いたします。今回は旭化成基盤技術研究所の見学会も行います。懇談会会員・非会員を問わず、多くの方のご参加をお待ちしております。

例会終了後、ささやかですが懇親会を開催いたしますので、あわせてご参加いただければ幸いです。

記

1. 日時：2017 年 1 月 27 日（金）14:00～17:00
2. 場所：旭化成富士支社 新事業開発棟3F講堂
静岡県富士市鮫島2-1（新幹線 新富士駅 南口より富士支社正門までタクシーで5分）
富士支社の案内図は裏面も参照ください。
3. プログラム：
講演1 <14:00～15:00>
実材料/実プロセスに役立つX線分析とは？
木村正雄（高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所）
講演2 <15:00～15:40>
軟X線分光による実材料の化学状態解析とその応用
風間美里・菊間淳（旭化成 基盤技術研究所）
－休憩－<15:40～15:50>
基盤技術研究所の紹介と見学会<15:50～17:15（10分程度の紹介の後、見学）>

◇懇親会 <17:30～19:20> 支社内食堂
4. 参加費：無料（懇親会に参加される場合は会費3,000円程度を当日徴収します。）

参加ご希望の方は、準備の都合上 **2017年1月5日(木)までに**メールで、例会および懇親会それぞれについてお申し込みください。件名は「260回例会」としてください。また、支社正門の守衛所で入場手続きが御座いますので事前登録者以外は入場できません。

問い合わせ・参加申し込み先：

旭化成 基盤技術研究所 松野 信也 (E-mail：matsuno.sb@om.asahi-kasei.co.jp)

<旭化成富士支社 案内図>

